

東京工業大学 応用セラミックス研究所 教授（材料融合システム部門）公募

1. 公募人員：教授 1 名

本ポストは大学院総合理工学研究科材料物理科学専攻の協力講座も担当予定。

2. 公募分野：革新的無機材料(合成、解析、設計など)。

分野を先導できる気鋭の研究者。

3. 応募資格：博士の学位を有する方

4. 着任時期：平成27年1月1日以降のできるだけ早い時期

5. 提出書類：

(1) 履歴書（学歴は高等学校以降，写真添付）

(2) 研究と教育に関する実績と抱負（それぞれ2000字程度）

(3) 業績リスト

・研究業績リスト（①原著論文，②著書，③総説・解説，④招待講演，
⑤特許，⑥h-index と ResearcherID）

・受賞ならびに特筆すべき事項

(4) 主要論文 5編以内の別刷（コピー可）

(5) 競争的資金，外部研究資金の獲得実績（過去10年以内，代表及び分担を明記）

(6) 所見を求めることができる方(2名)の氏名・所属・連絡先（住所，電話番号，
e-mail アドレス）

(1)～(6)の印刷書類（A4用紙）一式とそのpdfファイルが書き込まれたCD(氏名を明記)を下記の宛先まで送付下さい。

6. 応募締切：平成26年9月12日（金）必着

7. 提出先：〒226-8503 横浜市緑区長津田町4259, R3-25

東京工業大学応用セラミックス研究所 所長秘書室気付

材料融合システム部門教授選考委員長宛

(応用セラミックス研究所教授応募書類在中と朱書し、簡易書留で郵送のこと。

なお、応募書類は返却いたしません。)

8. 問合せ先：選考委員長 細野秀雄

Tel: 045-924-5009, 電子メール: hosono@mssl.titech.ac.jp

研究体制に関する問合せ先: 所長 伊藤 満

Tel: 045-924-5354, 電子メール: itoh.m.aa@m.titech.ac.jp

9. その他

本学着任に際して、スタートアップのための経費支援を行う学内制度があり、

その制度を利用できる可能性があります。

東京工業大学では、多彩な人材を確保し、大学力・組織力を高めるため、全ての研究分野において、外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。